

**This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

PAT-NO: JP402254765A
DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 02254765 A
TITLE: ELECTRODE STRUCTURE OF SEMICONDUCTOR
DEVICE
PUBN-DATE: October 15, 1990

INVENTOR-INFORMATION:
NAME
MITSUI, KOTARO

ASSIGNEE-INFORMATION:
NAME COUNTRY
MITSUBISHI ELECTRIC CORP N/A

APPL-NO: JP01077633
APPL-DATE: March 28, 1989

INT-CL (IPC): H01L031/04
US-CL-CURRENT: 136/256

ABSTRACT:

PURPOSE: To stably make a wiring high enough in bonding strength by a method wherein an Au layer thick enough to prevent Ag from deteriorating is provided onto Ag.

CONSTITUTION: An extremely thin Au layer 5 is provided onto a P-electrode 3 and an N-electrode 4 of an Si solar cell 11, where the thickness of the Au layer 5 is so set as to be just enough to prevent the surface of Ag from deteriorating. The Au layer 5 is able to prevent the surface of Ag from

deteriorating keeping it from being oxidized or sulfurated due to exposure to the air, and Au itself is very chemically stable and its surface hardly deteriorates. Therefore, the clean surface of Au is brought into contact with a connector at the welding of the connector, so that the connection of a connector high enough in bonding strength and excellent in reproducibility can be realized. By this setup, a current blocking factor caused by oxide or sulfide can be eliminated, so that a stable welding can be made.

COPYRIGHT: (C)1990,JPO&Japio

⑫ 公開特許公報(A) 平2-254765

⑤ Int. Cl.³

識別記号

庁内整理番号

⑬ 公開 平成2年(1990)10月15日

H 01 L 31/04

7522-5F H 01 L 31/04

M

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全4頁)

⑭ 発明の名称 半導体装置の電極構造

⑯ 特 願 平1-77633

⑰ 出 願 平1(1989)3月28日

⑱ 発 明 者 三 井 興 太 郎 兵庫県伊丹市瑞原4丁目1番地 三菱電機株式会社エル・エス・アイ研究所内

⑲ 出 願 人 三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

⑳ 代 理 人 弁理士 大岩 増雄 外2名

明 細 書

1. 発明の名称

半導体装置の電極構造

2. 特許請求の範囲

- (1) 半導体装置の AP を母材とする電極において、上記 AP の変質を防止できる程度の厚みの Au 層が上記 AP 上に、設けられたことを特徴とする、半導体装置の電極構造
- (2) 上記 AP を母材とする電極の外部への配線が接続される部分に上記 Au 層が設けられたことを特徴とする請求項第1項記載の半導体装置の電極構造。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

この発明は、主として、AP を母材とする電極を有する半導体装置の電極構造に関するものである。

〔従来の技術〕

第7図は従来の81太陽電池の電極構造を示す平面図、第8図は第7図に示すA-A'における

る断面図である。図において、(1)はp形81基板、(2)はn形81層、(3)はp電極、(4)はn電極である。p電極(3)、及びn電極(4)は厚み500ÅのT1層、50Åのpd層、6μmのAP層から成っており、それぞれ81表面からT1、pd、APの順で形成されている。このようにして81太陽電池(10)から形成されているがp電極(3)、及びn電極(4)の表面、すなわちAP表面が空気中に露出した構造になっている。

次に動作について説明する。

このような81太陽電池(10)が、複数個、並列及び直列にインタコネクタと呼ばれる接続子で接続され、81太陽電池モジュールが形成され、人工衛星の電源などに使用されている。この場合、通常、インタコネクタとしては80μm程度のAPの厚膜又は、コパール上にAPめつきしたものが用いられ、並列接続の場合には、上記インタコネクタによりp電極(3)は他の81太陽電池(10)のp電極(3)、n電極(4)は他の81太陽電池(10)のn電極(4)に接続される。また直列接続の場合は

インタコネクタによりp電極31は他の81太陽電池40のn電極41、n電極41は他の81太陽電池40のp電極31に接続される。接続法としては、通常パラレルギヤツブ接続法が用いられ、p電極31あるいはn電極41表面上にインタコネクタを乗せて、このインタコネクタ上からパルス電流を加えて加熱することにより、インタコネクタが81太陽電池40の電極に溶接される。

このような溶接においては、インタコネクタ及び81太陽電池40の電極のAu層の表面の清浄度が接着強度に大きな影響を与え、できるだけ清浄であることが好ましい。

〔発明が解決しようとする課題〕

従来の半導体装置の電極構造は以上のように構成されているのでAuは大気中においては、酸化、硫化などによりその表面が変質し易い性質を有している。したがって81太陽電池製作後にインタコネクタを溶接しようとする際、既に電極表面が変質してしまい、しばしばインタコネクタが接着されないという問題が生じることが

あつた。またたとえ接着されているとしても、接着強度が弱く、熱サイクルなどの信頼性試験で不良が発生するという問題点もあつた。

この発明は上記のような問題点を解消するためになされたもので、容易にインタコネクタを溶接でき、かつ信頼性ある半導体装置の電極構造を得ることを目的とする。

〔課題を解決するための手段〕

この発明に係る半導体装置の電極構造は、Au電極の全部分若しくはインタコネクタを溶接すべき一部分に、Au層を設けるようにしたものである。

〔作用〕

この発明におけるAu層は、溶接されるべき部分のAuの表面の変質を防止するために設けられており、その厚みはこの効果を奏するために充分な程度に設定する。

〔実施例〕

以下、この発明に係る半導体装置の電極構造の一実施例を図について説明する。第1図は81

太陽電池の概略構造を示す平面図、第2図は第1図に示すA-Aにおける断面図である。

図において、11～14は第7図及び第8図の従来例に示したものと同等であるので説明を省略する。15は81太陽電池である。

次に動作について説明する。81太陽電池15においては、p電極31、n電極41上に極めて薄いAu層16が設けられている。Au層16の厚みはAu表面の変質を防止するに充分な厚み、例えば100Å程度で充分である。Au16は通常、真空蒸着若しくはスパッタ法などで形成することができ、あまり厚くすることは経済的に好ましくない。

Au層16はAu表面が大気中に露出して、酸化若しくは硫化して変質してしまうことを防止することができ、かつAuそのものは極めて化学的に安定であり、その表面が変質することがない。したがって、インタコネクタの溶接に際しては、清浄なAu表面がインタコネクタと接触するため、一定のパルス電流印加により、再現性良く充分強度のあるインタコネクタを接続

することが可能となる。すなわち、酸化物、硫化物による電流阻害要因が排除され、安定した溶接が可能となる。

なお、上記実施例では、Au層16をp電極31及びn電極41の全面に設けているが、p電極31及びn電極41の一部に設けてもよい。

第3図はこの発明の他の実施例による81太陽電池の概略構造を示す平面図、第4図は第3図に示すA-Aにおける断面図、第5図は第3図に示すB-Bにおける断面図である。

図において11～15は第1図及び第2図の実施例に示したものと同等であるので説明を省略する。15は81太陽電池である。p電極31及びn電極41の、それぞれ、インタコネクタが溶接されるべき部分にのみAu層16が設けられており、上記実施例と同様な効果を奏する。この例では、例えばAu層16をめつき法などで形成する場合に効果的であり、使用するAuの量を低減することができ、経済的である。

第6図はこの発明の第3の実施例による81太

陽電池の構造を示す断面図である。図において(11)～(6)、(12)は第3図をいし第5図の実施例に示したものと同等であるので説明を省略する。この例では第3図に示す81太陽電池(12)を用いている。すなわち、溶接すべき箇所(16)にAu層(6)が設けられた81太陽電池(12)がインタコネクタ(16)で接続されている。インタコネクタ(16)の溶接すべき箇所にもAu層(17)が形成されており、Au層(17)と81太陽電池(12)上に設けられた電極上のAu層(6)とを接触させた後、電流パルスによる加熱処理によつてインタコネクタ(16)と81太陽電池(12)のp電極(3)及びn電極(4)とを接合させている。この実施例では81太陽電池(12)の電極ばかりでなく、インタコネクタ(16)の溶接すべき部分の変質も防止でき、更に安定な配線が可能となる。

なお上記の実施例では、81太陽電池の場合について述べたが、比較的変質し易い金属を母材とする電極を有する、任意の半導体材料から成る任意の半導体装置の電極に適用することは可能である。

(3)はp電極、(4)はn電極、(6)はAu層、(16)はインタコネクタ、(17)はAu層、(11)、(12)は81太陽電池である。

なお、図中、同一符号は同一、又は相当部分を示す。

代理人 大 岩 増 雄

〔発明の効果〕

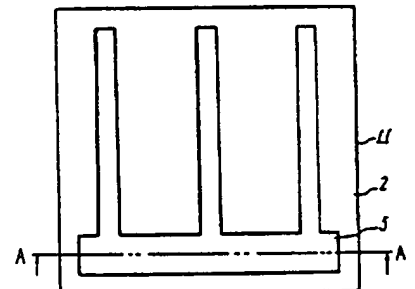
以上のように、この発明によれば、少なくとも配線が接続されるべき部分に、Au層を設けることによつて電極表面の変質を防止できる構造としたので、接着強度の充分ある配線を安定して行なえる効果がある。

4. 図面の簡単な説明

第1図はこの発明に係る半導体装置の電極構造の一実施例による81太陽電池の概略構造を示す平面図、第2図は第1図に示すA-Aにおける断面図、第3図はこの発明の他の実施例による81太陽電池の概略構造を示す平面図、第4図は第3図に示すA-Aにおける断面図、第5図は第3図に示すB-Bにおける断面図、第6図はこの発明によるさらに他の実施例による81太陽電池の構造を示す断面図、第7図は従来の81太陽電池の概略構造を示す平面図、第8図は第7図に示すA-Aにおける断面図である。

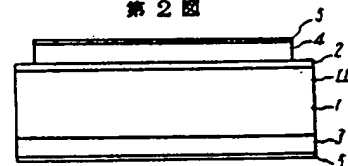
図において(11)はp形81基板、(12)はn形81層、

第1図



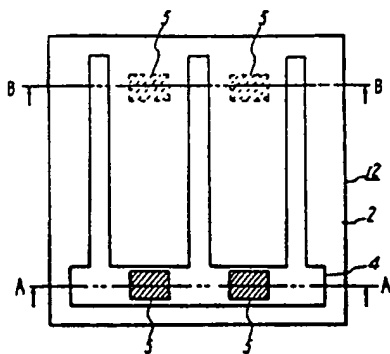
2: p形81層
3: Au層
11: 81太陽電池

第2図

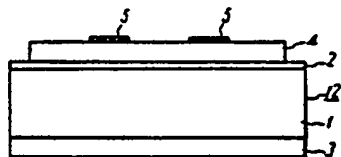


1: p形81層
2: p電極
3: n電極

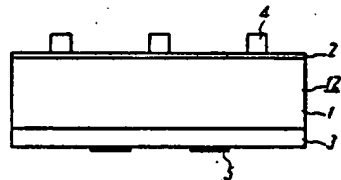
第3図



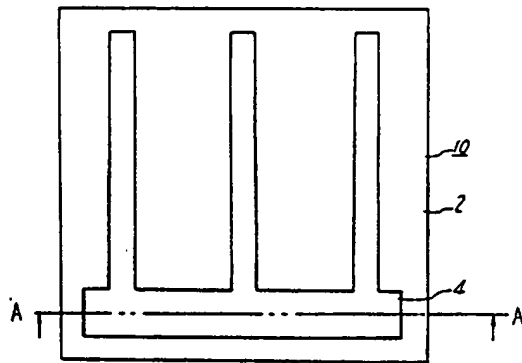
第4図



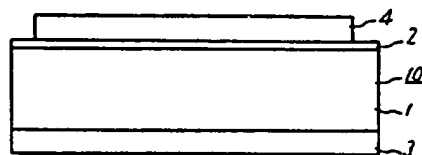
第5図



第7図



第8図



第6図

